# 碳泡沫衬底上氮化铝纳米线的生长及其光致 发光特性研究<sup>\*</sup>

程赛1)† 吕惠民1) 石振海2) 崔静雅1)

(西安理工大学应用物理系,西安710048)
(西安理工大学应用化学系,西安710048)
(2011年9月14日收到;2011年11月3日收到修改稿)

为了简化 AIN/C 复合泡沫材料的制备流程,本文采用复分解反应法制备 AIN 纳米材料,并通过 800 °C 退火处 理使其在碳泡沫衬底上重结晶为六方相 AIN 纳米线.通过形貌表征测试,纳米线为表面光滑的长直形圆柱体,直径 约 50 nm,长度 10 μm 以上,在碳微球表面沿 [001] 方向生长.同时,采用 VLS 生长机理对纳米线的生长进行了解 释. 对样品光致发光谱的研究表明,中心波长 423 nm 处存在一尖锐发光峰且随温度升高发生明显的红移现象,系 C 替 N 杂质能级跃迁发光所致.样品在紫光波段具有良好的光致发光特性,有望应用于光探测器领域.

关键词: AIN 纳米线, 碳泡沫, 复分解反应, 光致发光 PACS: 62.23.Hi, 81.05.U-, 78.55.-m, 61.50.Ks

## 1引言

氦化铝 (AIN) 是III - V 族直接带隙半导体材 料, 其禁带宽度高达 6.2 eV<sup>[1]</sup>. 因此在紫外探测器、 紫外激光器、白光发光二极管<sup>[2,3]</sup>等光电子器件 领域有极大的应用潜力. AlN 具有很多优良的性 质: 极高的导热率 (320 W/(m·K))、良好的热膨胀 系数 (4.3×10<sup>-6</sup>/K)、低的介电常数 (8.6)、稳定的 化学性能以及优良的光学和声学性能<sup>[4,5]</sup>. 使 AIN 广泛应用于微电子器件基底材料、集成电路封装 材料及大功率电子器件散热材料. 近年来, 低维纳 米材料成为国内外研究的热点之一,而 AIN 纳米 晶体可以作为金属基复合材料的增强体,用于改善 基底材料力学、热学性能的作用<sup>[6]</sup>最近才被认识 到. 目前,常用的 AIN 纳米线制备工艺有: 直接氮化 法[7]、直流电弧放电法[8]、碳热还原法[9]以及激 光烧灼法和气相沉积法<sup>[10]</sup>.以上述方法制备 AIN 纳米线都不同程度的存在转化效率低、线间分离

© 2012 中国物理学会 Chinese Physical Society

困难、缺陷多、反应条件苛刻且设备昂贵等问题, 并不适合一般的实验室制备.

碳泡沫是一种以碳原子为骨架,碳原子之间相 互连接形成的三维网状结构轻质多孔材料,最初 由 Ford<sup>[11]</sup>在 1964年通过热解酚醛树脂制的.由于 具有质轻、孔隙率高、比表面积大、热膨胀系数 低以及耐高温、抗热冲击等优良性质,碳泡沫被广 泛应用于高温隔热材料、高性能减震材料、航空 航天功能材料及催化、能源环保等领域<sup>[12,13]</sup>.随 着碳泡沫材料得到越来越多的重视,国内外研究学 者通过掺杂不同物质 (如 K<sub>2</sub>Ti<sub>6</sub>O<sub>3</sub> 晶须<sup>[14]</sup>、金属 错<sup>[15]</sup>等)来提高碳泡沫的性能,使其具有更加广 泛的应用前景.Xu 等人<sup>[16]</sup>在热解 Si 气氛中制备 出 SiC 晶须增强型碳泡沫,晶须直径 1—2 μm,长度 约 40 μm,在碳表面沿 [111] 方向生长.本文欲用一 维 AlN 纳米线代替上述 SiC 晶须,进而制备出新型 复合泡沫材料.

AlN 纳米线作为增强体,相对而言具有比微球型碳泡沫 (1.007 W/(m·K))<sup>[17]</sup> 高出 2 个数量级的导

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:11074200)资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail: chengsai151141@163.com

热系数,且其晶格结构、热膨胀系数与碳泡沫接近, 能够很好的解决二者的热匹配问题. Erley 等<sup>[18]</sup> 用 E/C 技术在石墨表面合成 II - VI族 CdS 纳米晶, 通过研究纳米晶半径对光致发光的调谐,成功制备 出了第一个能够直接以电信号形式来探测光吸收 的设备.这也就暗示着在碳泡沫衬底上生长III - V 族 AIN 纳米线,也能够有良好的光致发光特性.研 究其光学性能可以进一步扩展 AIN/C 复合泡沫材 料的应用空间,并且极有希望应用于光探测器领域.

本文以碳泡沫材料作为衬底,以 AICl<sub>3</sub> 和 NaN<sub>3</sub> 为原料,采用复分解反应法制备 AIN 纳 米材料,并通过退火工艺使其在碳微球上重结晶为 六方相 AIN 纳米线. 先前的报道中, AIN/C 复合泡 沫材料的制备方法<sup>[19]</sup> 为增强体和基底材料分别制 备,二次烧结复合处理. 而本文在不需要昂贵大型 设备且反应温度较低 (~800 °C)、时间短 (~5 h) 的 条件下,将 AIN 的制备及复合过程一步进行,是降 低 AIN/C 复合泡沫材料制备成本的一种比较好的 途径.

### 2 实 验

根据前期研究成果设计一种双层空心微球/网络复合型碳泡沫<sup>[19-21]</sup>.首先,依据微胶囊化原理, 在聚丙烯溶液中以 100 ml 热固性酚醛树脂为壁材, 30 ml 正硅酸乙酯为芯材制得微胶囊,加热至 70°C 除去正硅酸乙酯 (囊芯)后可得到橙黄色酚醛树脂 闭孔微球.通过筛选直径一致 (~1 mm)的树脂微 球,并使其呈现空间六角密排分布后,以适当浓度 酚醛树脂注模成型,在 60°C 条件下干燥成型脱 模,得到酚醛树脂空心微球泡沫材料.其次,分别 以氮气和氩气为保护气体,对酚醛树脂空心微球泡 沫材料进行碳化 (1100°C,6h)、石墨化 (2500°C, 3h)处理,最终得到具有网络结构的空心碳微球泡 沫材料.

以上述碳泡沫作为衬底置入 15 ml 自制小型 不锈钢反应釜中, 在充满 N<sub>2</sub> 的手套箱中, 将无 水 AlCl<sub>3</sub> 和 NaN<sub>3</sub> 按质量比 3:4 加料, 利用除氧剂除 去反应釜中的残留物质, 密封后将其放入气氛烧结 炉中. 在 1 h 内快速升温至 650 °C, 保温 3h 使得复 分解反应充分进行, 然后在 800 °C 下退火 2 h, 取出 反应釜放置在空气中自然冷却至室温. 打开反应釜 取出样品, 利用去离子水冲洗反应物, 滤去反应中 的副产品 NaCl 等杂质,在 50—60°C 的条件下自然干燥,即可得如图 1 所示的 AIN/C 复合泡沫样品.



图1 样品的宏观形貌图

对样品进行表面处理后,分别通过扫描电子显 微镜 (SEM) 和透射电镜 (TEM) 对样品的形貌特征 进行表征,利用 X 射线衍射 (XRD) 对样品物相进 行分析.在光学性能测试中,对不同温度下的光致 发光谱 (PL) 进行了研究.

## 3 结果与讨论

### 3.1 微观形貌结构分析

图 1 为双层结构碳泡沫衬底的宏观形貌图,可 以看出碳微球大小均一,相互之间结合紧密,呈现 空间六角密堆积分布.反应后的碳泡沫衬底不仅保 留了微球结构特点,而且微球表面附着有复分解反 应制备的 AlN 纳米材料,并在退火重结晶过程中烧 结致密化.

利用 XRD-7000S 对样品进行物相分析,辐射 源 Cu  $K\alpha$ , 波长  $\lambda = 0.15405620$  nm, 扫描步长 为 0.02°, 每步时间 0.12 s. 如图 2 所示样品主晶 相为碳和 AlN, 未观测到其它杂质峰. 图谱中出现 了九个与 AlN 相关的衍射峰, 表明复分解反应制 备的 AlN 样品整体呈现多晶态. 经过与粉末衍射 标准联合委员会国际衍射数据中心 (JCPDS–ICDD) 颁布的标准数据 JCPDS:65-0831 对比发现, 这些 衍射峰位置、强度能够很好与标准数据相符合, 因此可以标定样品为六方结构 AlN, 晶格常数为: a = 0.3109 nm, c = 0.4979 nm. 处于 23° 附近的 弥散峰半高宽较大, 系碳泡沫衬底制备过程中未 发生相变的无定形碳 <sup>[22]</sup> 所形成的衍射峰; 而 26° 和 45°附近的衍射峰,分别对应石墨 (JCPDS:65-6212)的 (002), (101)面衍射峰.其中,石墨 (002)面 衍射峰半高宽较小、相对强度较大,这说明碳泡沫 衬底的石墨微晶层片取向度高、排列有序,石墨化 程度较高.退火处理工艺中未增加其他物质衍射峰, 避免了复合材料中两相间的界面问题.



图 2 样品的 XRD 图谱

图 3 为 JSM-6700F 型场发射扫描电子显微镜 得到的碳微球表面 SEM 图,通过图 3(a)可以观察 到原本光滑的碳微球表面存在有附着物.对图中选 区进一步观察,如图 3(b)所示,这些密布的附着物 为分布均匀、生长方向随机的纳米线聚集体组成, 纳米线长度多在 10 µm 以上.

在碳泡沫表面剥取少许粉末放入无水乙醇中, 经过超声波分散后,放在铜制筛网上,通过JEM-3010 型透射电镜得到单根 AIN 纳米线的表征图. 其中,图 4(a) 为低分辨率透射电镜图 (LRTEM),可 以看到纳米线呈光滑的长直形圆柱状,粗细均匀, 无枝杈,直径为 50 nm 左右;图 4(b) 和 (c) 分别为 图 4(a) 中纳米线的高分辨率透射电镜图 (HRTEM) 和选取电子衍射图样 (SAED).在 SAED 图像中,可 以清晰的看到单晶点阵,通过对 (001) 和 (010) 晶 面的衍射斑点进行标定,证明该衍射谱取自 [100] 晶带轴,且纳米线为六方晶系单晶结构,晶格常数 为 *a* = 0.3109 nm, *c* = 0.4979 nm,这一点与 XRD 分析结果相一致.通过 HRTEM 确定纳米线的晶格 间距,晶面距 0.498 nm 和 0.268 nm 分别对应六方 相 AIN 的 (001), (010) 晶面, 结合 SEAD 对样品的 取向分析, 可以判定六方单晶 AIN 纳米线在碳泡沫 衬底上的生长沿 c 轴 [001] 方向.





图 3 碳微球表面 SEM 图 (a) 可以清楚地看到碳微球表面 的附着物; (b) 可以看到附着物由分布均匀、生长方向随机的 纳米线聚集体构成

## 3.2 光致发光特性研究

对样品的光学性质研究中,利用 F900 PS 光谱 仪测量样品不同温度下的光致发光谱 (PL),激光 器峰值功率 58 mW,脉宽 64 ps,波长 372 nm. 在 图 5 中,我们惊奇的发现在导电的碳泡沫表面上, AlN 纳米线的发光并没有被其猝灭,而是在可见 光 (400—700 nm)范围内出现了两个明显的发光 峰 (带).其中,紫光区域中的发光峰随着温度的升 高其发光强度基本保持不变,而其中心波长发生了 明显的红移现象.测试中激光器光源的光子能量低 于 AlN 材料能隙宽度,所以发光峰非本征带间跃迁 发光所致,进而考虑本征杂质能级发光的可能性.



图 4 (a) 单根 AIN 纳米线的 LRTEM 图; (b) 和 (c) 分别 为 (a) 中纳米线的 HRTEM 图像和 SAED 花样



图 5 不同温度下样品的 PL 谱

碳泡沫作为衬底材料易于提供 C 原子进入 AIN 晶格,占据N位置后形成受主能级,其杂质能级 距价带底的电离能为 0.4 eV<sup>[23]</sup>. 根据光子能量计 算公式,激发态电子落入此杂质能级的跃迁发光 为 423 nm (2.94 eV), 与测试结果相符合. 因此, 紫光 区域中发光峰系C替N杂质能级跃迁发光所致,而 整个发光峰的单调红移,则是由温度升高 AIN 半导 体带隙缩小造成的. 幸运的是, 该发光峰的红移偏 移量较小且未超出紫光范围,这就为材料的应用奠 定了基础. 此外, 大约 630-680 nm 之间出现了一 个发光带,其强度随着温度的升高而明显增大,但 增大的幅度随温度升高有逐渐减缓、并由趋于饱 和的趋势,且中心波长基本保持不变,无蓝移或红 移现象发生,符合杂质发光的特点.无样品放入的 情况下,该辐射带依然存在,究其原因,为设备玻璃 视窗干扰所致,从而排除了样品对 PL 谱的影响.研 究表明,样品在紫光波段具有良好的光致发光特性, 制备的 AIN/C 复合泡沫在光探测器方面具有潜在 的应用前景.

4 六方相氮化铝纳米线在碳泡沫上的 生长过程

以 AlCl<sub>3</sub> 为铝源, NaN<sub>3</sub> 为氮源, 在无溶剂的 条件下发生复分解反应生成 AlN, 化学反应方程 如下:

### $AlCl_3 + 3NaN_3$

=AlN + 3NaCl + 4N<sub>2</sub> + Energy.

由于热处理温度为 650°C, 远高于 AlCl<sub>3</sub> 的升 华温度 (177.8°C) 和 NaN<sub>3</sub> 的分解温度 (330°C), 也高于 AlCl<sub>3</sub> 二聚体的分解温度 (440°C), 因此在 加热的过程中, AlCl<sub>3</sub> 首先开始升华, NaN<sub>3</sub> 随后开 始分解为 Na<sup>+</sup>, N<sub>2</sub> 和 N<sup>3-</sup>. 此时, 反应釜中充满了 游离态的 Na<sup>+</sup>, N<sup>2</sup> 和 S<sup>3-</sup>. 此时, 反应釜中充满了 游离态的 Na<sup>+</sup>, N<sup>3-</sup> 离子和 AlCl<sub>3</sub> 分子. 其中, Na<sup>+</sup> 离子会与 AlCl<sub>3</sub> 发生剧烈反应, 置换出 Al<sup>3+</sup>, 这 些 Al<sup>3+</sup> 与 N<sup>3-</sup> 结合生成 AlN 并产生副产物 NaCl, 它们以分子或者分子团的形式在反应釜中形成高 压过饱和气体. 当炉温升至 800°C 时, 达到了 NaCl 的熔点温度, 加之反映产生大量的热量, 致使 NaCl 呈现熔融态. 由于多孔网络结构的碳泡沫材料具 有较大的比表面积和化学惰性, 本身就是理想的 催化剂衬底材料, 这就易于 NaCl 熔融液滴在碳泡 沫上吸附沉积,然后在表面张力的作用下沿碳微 球表面均匀分散开来. 随后, NaCl 熔融液滴会不 断的吸收饱和气体中的 AIN 分子或 Al<sup>3+</sup>, N<sup>3-</sup> 离 子, 形成固溶体, 当 AIN 在固溶体中达到过饱和状 态后,会在碳泡沫衬底上析出晶核,晶核的形成为 沉积 AIN 纳米线提供了必备条件. 随着的固溶体 的不断吸附和析出,晶核开始沿长度方向生长,纳 米线进入增长的过程;同时,AIN 在其外壁上沉积, 纳米线直径增大,直至饱和气体中的 AIN 被耗尽, 整个过程遵循 VLS 生长机理. 此外, 图 4(a) 左上 角纳米线的端头为一个针状尖端,类似的结果在 他人的文献中 [10,24,25] 多次出现, 据此判断纳米 线符合 VLS 催化剂顶端生长机理. 副产物 NaCl 在反应过程中为充当了催化剂,为 AIN 晶核的沉 积提供了场所,并在反应结束后通过去离子水冲 洗滤去.

#### 5 结 论

以碳泡沫为衬底,采用复分解反应法制备 AIN 纳米材料,并通过 800°C 退火处理使 AIN 在碳微 球表面重结晶为六方相纳米线.该方法将 AIN 的制 备及复合过程一步进行,简化了流程,可重复性高, 是降低 AIN/C 复合泡沫材料制备成本的一种比较 好的途径.

通过形貌表征测试, 六方相 AIN 纳米线为表面 光滑的长直形圆柱体, 直径约 50 nm, 长度在 10 μm 以上, 在碳泡沫衬底上沿 [001] 方向生长. 同时, 采 用 VLS 生长机理对纳米线的生长进行了解释. 光 致发光谱的研究表明, 紫光波段存在一尖锐发光峰, 其中心波长位于 423 nm 处且随温度升高发生明显 的红移现象, 系 C 替 N 杂质能级跃迁发光所致. 实 验证明, 样品在紫光波段具有良好的光致发光特性, AIN/C 复合泡沫有望应用于光探测器领域.

- [1] Slack G A, McNelly T F 1976 J. Cryst. Growth 34 263
- [2] Taniyasu Y, Kasu M 2011 Appl. Phys. Lett. 98 131910
- [3] Lv H M, Chen G D, Yan G J, Ye H G 2007 Chinese Physics 16 2814
- [4] Li Z J, Tian M, He L L 2011 Acta Phys. Sin. 60 098101 (in Chinese) [李志杰, 田鸣, 贺连龙 2011 物理学报 60 098101]
- [5] Gao X Q, Guo Z Y, Cao D X, Zhang Y F, Sun H Q, Deng B 2010 Acta Phys. Sin. 59 3418 (in Chinese) [高小奇, 郭志友, 曹东兴, 张宇飞, 孙慧卿, 邓贝 2010 物理学报 59 3418]
- [6] Kida M, Weber L, Monachon C, Mortensen A 2011 J. Appl. Phys. 109 64907
- [7] Shen L H, Cui Q L, Cheng T M 2008 Electronic Components and Materials 27 78 (in Chinese) [沈龙海, 崔启良, 成泰民 2008 电 子元件与材料 27 78]
- [8] Yang S L, Gao R S, Yu R H 2009 Rare Metal Materials and Engineering 38 991 (in Chinese) [杨松林, 高润生, 于荣海 2009 稀有 金属材料与工程 38 991]
- [9] Zhang Q X, Wang Y F, Wang H J 1998 The Chinese Journal of Nonferrous Metals 8 177 (in Chinese) [章桥新, 王玉伏, 汪惠娟 1998 中国有色金属学报 8 177]
- [10] Yang S L, Niu P L, Yu R H 2010 J. Chin. Ceram. Soc. 38 1297 (in Chinese) [杨松林, 牛培利, 于荣海 2010 硅酸盐学报 38 1297]
- [11] Ford W 1964 U.S. Patent 3121050
- [12] Bao Y, Zhan L, Wang C, Wang Y, Qiao W, Ling L 2011 Mater. Lett. 65 3154

- [13] Zhang S, Liu M, Gan L, Wu F, Xu Z, Hao Z, Chen L 2010 New Carbon Mater. 25 9
- [14] Luo R, Ni Y, Li J, Yang C, Wang S 2011 Mater. Sci. Eng. A 528 2023
- [15] Li W Q, Zhang H B, Xiong X, Xiao F 2010 Mater. Sci. Eng. A 527 2993
- [16] Xu S, Qiao G, Wang H, Li D, Lu T 2008 Mater. Lett. 62 4549
- [17] Tian Z, Li K Z, Li H J, Shi Z H 2008 J. Inorg. Mater. 23 1171 (in Chinese) [田卓, 李克智, 李贺军, 石振海 2008 无机材料学报 23 1171]
- [18] Erley G, Gorer S, Penner R M 1998 Appl. Phys. Lett. 72 2301
- [19] Zhao C, Lv H M, Wei P 2011 *Carbon Techniques* **30** 10 (in Chinese) [赵超, 吕惠民, 魏萍 2011 炭素技术 **30** 10]
- [20] Lv H M, Shi Z H, Zhao C, Wei P 2010 Acta Phys. Sin. 59 7956 (in Chinese) [吕惠民, 石振海, 赵超, 魏萍 2010 物理学报 59 7956]
- [21] Shi Z H, Li K Z, Li H J, Wang C, Li Z Q 2005 J. Funct. Mater. 36 1944 (in Chinese) [石振海, 李克智, 李贺军, 王闯, 李照谦 2005 功能材料 36 1944]
- [22] Zhang Y F, Sun Y L 2010 Coal Conversion 33 19 (in Chinese) [张 永发, 孙亚玲 2010 煤炭转化 33 19]
- [23] Tansley T L, Egan R J 1992 Phys. Rev. B 45 10942
- [24] Hou X, Yue C, Kumar Singh A, Zhang M, Chou K 2010 J. Solid State Chem. 183 963
- [25] Jung W, Uk Joo H 2005 J. Cryst. Growth 285 566

## Growth and photoluminescence character research of aluminum nitride nanowires upon carbon foam substrate\*

Cheng Sai<sup>1)†</sup> Lü Hui-Min<sup>1)</sup> Shi Zhen-Hai<sup>2)</sup> Cui Jing-Ya<sup>1)</sup>

(Department of Applied Physics, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)
(Department of Applied Chemistry, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)
(Received 14 September 2011; revised manuscript received 3 November 2011)

#### Abstract

To simplify preparation process of AlN/C composite foam, AlN nanomaterials are prepared via double decomposition reaction and then 800 °C annealing process to recrystallize hexagonal AlN (h-AlN) nanowires on carbon foam substrate. Fore the morphology characterization it follows that, h-AlN nanowires with straight cylindrical morphology grow along the [001]direction on carbon microspheres surface and are about 50 nm in diameter and several micrometers in length. Meanwhile, the growth mechanism of nanowire is interpreted as vapor-liquid-solid(VLS) process. The photoluminescence(PL) spectrum of as-prepared sample is also researched, and the results show that a sharp photoluminescence peak appears at 423 nm and shifts toward the red side with temperature increasing . The peak is attributed to the transition luminescence, owing to the substitution of C for N impurity energy level. The sample has good PL character in purple light band and is potential to be used in the photodetector field.

**Keywords:** aluminum nitride nanowires, carbon foam, double decomposition reaction, photoluminescence **PACS:** 62.23.Hj, 81.05.U-, 78.55.-m, 61.50.Ks

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11074200).

<sup>†</sup> E-mail: chengsai151141@163.com